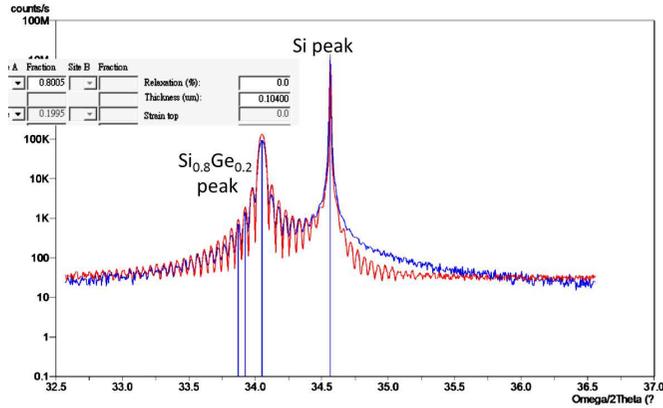
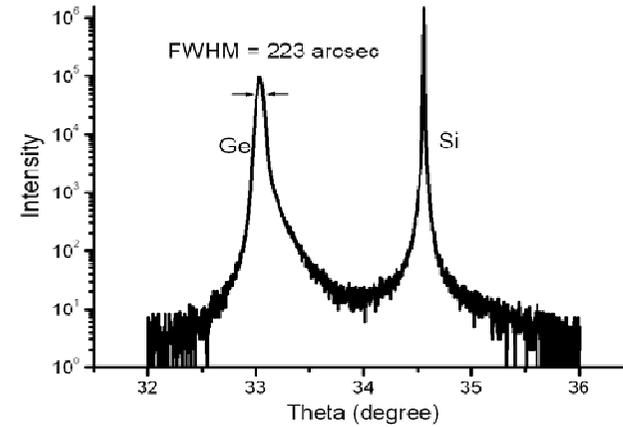


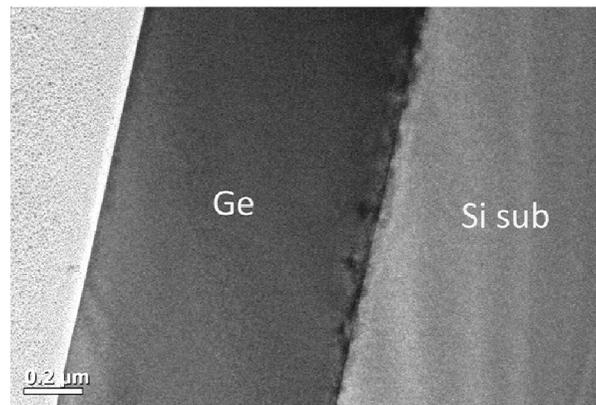
# 技術資料



成長於Si(100)晶圓上的100nm厚度  
Si<sub>0.8</sub>Ge<sub>0.2</sub>單晶薄膜之XRD繞射曲線



成長於Si(100)晶圓上的1.0 $\mu$ m厚度  
Ge單晶薄膜之XRD繞射曲線



Si(100)上成長的1.0 $\mu$ m  
厚度Ge薄膜的TEM影像